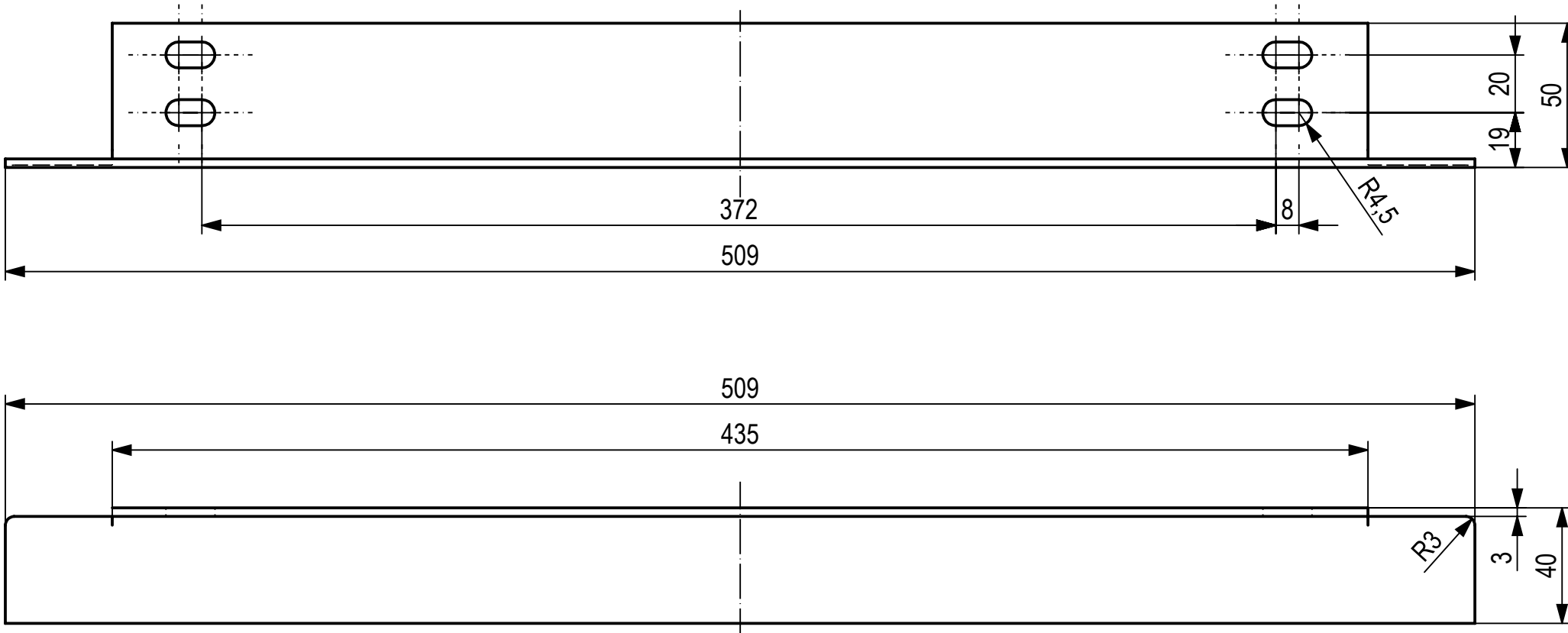
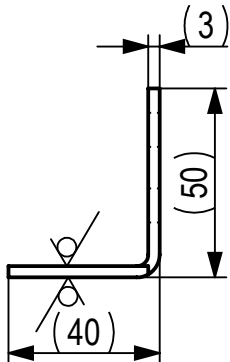


ZASTRZEŻA SIĘ WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE. NINIEJSZA DOKUMENTACJA NIE MOŻE BYĆ BEZ
PIŚMIENNEJ ZGODY SIĘ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - POZNĄSKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO
KOPLOWANA ORAZ PRZEKAZYWANA LUB UDOSTĘPNIANA INNYM JEDNOSTKOM. POWO
PRAWNA: USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH PO
POWÓDZĄCYCH



Uwagi:




- 1) Kształtownik L 50x40x3 PN-EN 10056-1.
- 2) Dokumentacja nie uwzględnia naddatków technologicznych kompensujących skurcz spawalniczy.
- 3) Ostre krawędzie stępić.

√ Ra 12.5 (√)

ISO 13715

-0.3



																																															
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																		Tolerancje geometryczne PN-EN 22768-mK					0.92		A3	Łukasiewicz - PIT			BMS		T
Material S355JR																																															
Dokument zatwierdzony w systemie PDM nie wymaga podpisu																																															
Ind., Nr karty zm.		Data		Nazwisko																																											
1:5		Wykonał		2024-11-07		N. Słęzak		Profil																																							
		Sprawdził		2024-11-07		T. Nowaczyk																																									
		Zatwierdził		2024-11-07		W. Jakuszek																																									
 Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny				Data		Nazwisko																																									
				pl																																											
H2C 010301-1-15															Arkusz 1/1																																